

AGTEDU részvételi igazolás

Alulírott Béres Gábor József a Neumann János Egyetem Gamf Karának Tanársegédje és a 2020-ban megrendezésre került AGTEDU Konferencia szervezőbizottságának tagja, a Műszaki szekció 2 levezetését segítő munkatárs, igazolom, hogy Sinka Tamás (E412WE) megjelent és előadást tartott Nikkel fóliák pont hegesztése kis teljesítményű dióda lézer alkalmazásával címen.

Kecskemét, 2021 május 26.



Béres Gábor József
tanársegéd